

Την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 επισκέφτηκε το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος η Ειδική Απεσταλμένη για Θέματα Ολοκαυτώματος των ΗΠΑ, Ellen Germain, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης στην Ελλάδα με αφορμή τη συμμετοχή της στο διεθνές συνέδριο με θέμα «Ολοκαύτωμα, Γενοκτονίες και Μαζικές Θηριωδίες: Να θυμόμαστε το παρελθόν για να προφυλάξουμε το μέλλον» που διοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και η Μητρόπολη Μεσσηνίας με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και του Ιδρύματος FulbrightΕλλάδας και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Ελληνικής Προεδρίας στην Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA).

Κατά την επίσκεψή της στο ΕΜΕ, την κα Germain, συνόδευσαν ο Επιτετραμένος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, David Burger καθώς και ο Αξιωματούχος του Πολιτικού Τμήματος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Brian Breuhaus.

Τους εκλεκτούς επισκέπτες υποδέχθηκε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΜΕ, Σαμουήλ (Μάκης) Μάτσας και η διευθύντρια του ΕΜΕ, Ζανέτ Μπαττίνου, που τους ξενάγησε τόσο στην μόνιμη, όσο και στην περιοδική έκθεση του Μουσείου, ενώ έγινε σύντομη ενημέρωση για το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο του ΕΜΕ και συζήτηση για την μακροχρόνια συμμετοχή του Μουσείου στον IHRA.

Μετά το πέρας της ξενάγησης, ακολούθησε σύντομη συνέντευξη Τύπου σε ειδικό χώρο του ΕΜΕ, και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση των επίσημων επισκεπτών με τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, Δαυίδ Σαλτιέλ και Δανιήλ Μπεναρδούτ, καθώς και τη Γενική Γραμματέα και το μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών Ντέλια Αλχανάτη και Τζοάννα Ναχμία, κατά την οποία συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες δημοσίων φορέων για την διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος, όπως η πρόσφατη συμμετοχή του Δημαρχείου Αθηνών και της Βουλής των Ελλήνων στην καμπάνια του WJC #WeRemember για την ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος και άλλα προγράμματα με στόχο την ενημέρωση για το που μπορεί να οδηγήσουν η μισαλλοδοξία και ο αντισημιτισμός.

*Στοιχεία από ιστοσελίδα ΕΜΕ